(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки 2020.10.05

(51) Int. Cl. *C01B 3/36* (2006.01) *C21B 13/00* (2006.01)

- (22) Дата подачи заявки 2019.03.25
- (54) СИСТЕМА ИНЖЕКЦИИ КИСЛОРОДА ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
- (31) 62/648,550
- (32) 2018.03.27
- (33) US
- (86) PCT/US2019/023832
- (87) WO 2019/190960 2019.10.03
- **(71)** Заявитель:

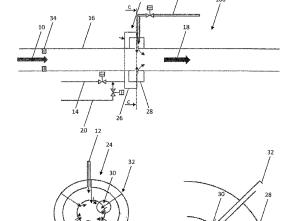
мидрэкс текнолоджиз, инк.

(US)

(72) Изобретатель:

Митисита Харуясу, Эллиот Антонио (US)

- (74) Представитель: Носырева Е.Л. (RU)
- Система инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, содержащая общий кольцевой коллектор для инжекции газа, выполненный с возможностью подключения к источнику кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал, расположенный внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа в осевом направлении, через множество расположенных по окружности отверстий, чтобы формировать поток газа из кольцевого трубопровода горячего дутья; при этом общий кольцевой коллектор для инжекции газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий.



A1

202091750

WO 2019/190960 PCT/US2019/023832

P87729642EA

СИСТЕМА ИНЖЕКЦИИ КИСЛОРОДА ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ

[0001] Настоящее изобретение заявляет преимущество приоритета одновременно находящейся на рассмотрении предварительной заявки на патент США № 62/648,550, поданной 27 марта 2018 под названием «ОХУGEN INJECTION SYSTEM FOR A DIRECT REDUCTION PROCESS» («Система инжекции кислорода для процесса прямого восстановления»), содержание которой в полном объеме включено в данный документ посредством ссылки для всех целей.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0002] Ссылаясь конкретно на фиг. 1, при традиционном процессе прямого восстановления (ПВ) нагретый восстановительный газ 10, состоящий в основном из Н2 и СО, полученный путем риформинга природного газа, (или синтез-газ) подают в шахтную печь (ШП) через систему кольцевого трубопровода и фурм для восстановления оксидов железа до металлизированного железа. Как правило, в поток 10 восстановительного газа перед тем, как он поступает в ШП, вводят обогатительное углеводородное топливо, такое как обогатительный природный газ (ОПГ) 12, и О2 14. ОПГ 12 действует как химическое сырье для риформинга in-situ внутри ШП, повышая восстановление путем производства большего количества восстановителя. Однако такой риформинг in-situ потребляет значительное количество тепла, что снижает температуру слоя и снижает динамику восстановительных реакций в ШП. Сжигание инжектируемого О2 14 с восстановительным газом 10 поддерживает температуру газа из кольцевого трубопровода горячего дутья на уровне приблизительно 900 градусов С или выше перед тем, как он попадает в ШП, и компенсирует тепло, потребляемое риформингом in-situ в ШП.

[0003] Как правило, О2 14 инжектируют в используемый канал 16 через одну трубу, а ОПГ 12 инжектируют через несколько труб, расположенных по окружности. Эти трубы 12, 14 охлаждаются самостоятельно с помощью только лишь проходящего газа, если не

используются трубы с водяным охлаждением. О2 14 и ОПГ 12 инжектируют в разных местах по длине канала 16, чтобы обеспечивать стабильное и безопасное сжигание О2 14, поскольку охлаждающее воздействие ОПГ 12 может помешать сжиганию и / или воспламенению. Канал 20 для продувки инертным газом соединен по текучей среде с трубой 14 для инжекции О2. Обычно одна труба 14 для инжекции О2 содержит одну или две форсунки для инжекции О2, тогда как труба 12 для инжекции ОПГ соединена с кольцевым коллектором 22, который имеет, например, от четырех до восьми инжекционных отверстий, расположенных по кругу.

[0004] В целом данная конфигурация имеет несколько существенных недостатков:

- (1) имеется ограниченная возможность сокращения потока 14 О2, проходящего через трубу для инжекции, поскольку необходимо поддерживать расход О2, достаточный для самостоятельного охлаждения, и подачу О2 уменьшать нельзя;
- (2) можно использовать только небольшое число труб 14 для инжекции О2 в связи с этой ограниченной возможностью сокращения О2 для каждой трубы, а меньшее число точек инжекции О2 усложняет равномерное распределение О2 14 в образующемся потоке 18 газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;
- (3) стенка газовода вокруг точки инжекции О2 может образовывать место перегрева из-за теплоты излучения от пламени О2, если труба 14 для инжекции О2 не выступает через стенку газовода на достаточную длину такой более длинный выступ потенциально приводит к изгибанию трубы 14 для инжекции О2, требуя частой замены трубы 14 для инжекции О2;
- (4) для устранения вышеуказанных недостатков можно использовать трубу 14 для инжекции О2 с водяным охлаждением, но это делает всю систему более сложной и дорогой, а водяное охлаждение газа 18 из кольцевого трубопровода горячего дутья может выйти из строя; и
- (5) хотя возможность реакции О2 14 с ОПГ 12 и является минимальной, поскольку их инжектируют в разных местах, тогда как ОПГ 12 в большинстве случаев не вступает в реакцию и имеет тенденцию к снижению температуры газа из кольцевого трубопровода горячего дутья, О2 14 вступает в реакцию в основном с Н2 и СО в потоке

10 восстановительного газа для снижения количества восстановителя и максимального повышения температуры посредством полного окисления.

[0005] Таким образом, для процесса ПВ, чтобы устранить эти недостатки, требуется усовершенствованная система инжекции О2 и ОПГ.

СУТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0006] В различных иллюстративных вариантах осуществления настоящее изобретение повышает гибкость расхода для трубы для инжекции О2 без применения водяного охлаждения. Количество точек инжекции О2 увеличивается, так что О2 и ОПГ можно распределять более равномерно в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает возможность безопасной инжекции О2 очень близко к точке инжекции ОПГ, так что частичное сжигание ОПГ улучшается и температура восстановительного газа, входящего в ШП, снижается по сравнению с конфигурацией с полным окислением.

[0007] Настоящее изобретение оптимизирует соотношение O2/OПГ в месте инжекции O2, чтобы максимально увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С. Это обеспечивают следующие признаки:

- (1) охлаждение труб для инжекции O2 с использованием обволакивающего ОПГ газа в конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/O2;
- (2) возможность сокращения расхода О2 или возможный нулевой поток О2, что для каждой трубы посредством (1) обеспечивает возможность увеличения числа точек инжекции, тем самым более равномерно распределяя О2 в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;
- (3) инжекционная труба меньшего диаметра для O2 располагается внутри отверстия большего диаметра для обволакивающего ОПГ газа, чтобы поддерживать гораздо более высокую скорость газа O2, чем скорость ОПГ, предотвращая слишком сильное охлаждение ОПГ газом в зоне сжигания O2 и стабилизируя сжигание O2 даже при конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/O2;
- (4) кирпичная диафрагма, расположенная выше по потоку, предотвращает слишком сильное возбуждение потоков вокруг мест инжекции О2/ОПГ конфигурация с

соосной инжекцией ОПГ/О2 в сочетании с кирпичной диафрагмой, расположенной выше по потоку, значительно улучшает частичное сжигание ОПГ, генерируя восстановительный газ, при этом сводя к минимуму повышение температуры восстановительного газа; и

(5) при описанном выше, вокруг точек инжекции О2 может возникать отложение С, если количество тяжелых фракций в ОПГ является большим или если соотношение потоков ОПГ/О2 является высоким – разделение инжекции ОПГ на два места (одно вокруг места инжекции О2, а другое ниже по потоку) оптимизирует соотношение О2/ОПГ в месте инжекции О2, чтобы максимального увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С.

[0008] В одном иллюстративном варианте осуществления настоящее изобретение предусматривает систему инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, содержащую: общий кольцевой коллектор для инжекции газа, выполненный с возможностью подключения к источнику кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал, расположенный внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа в осевом направлении, через множество расположенных по окружности отверстий, чтобы формировать поток газа из кольцевого трубопровода горячего дутья; при этом общий кольцевой коллектор для инжекции газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий. Кольцевой коллектор для инжекции кислорода и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположены в осевом направлении. Необязательно кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположен внутри кольцевого коллектора для инжекции кислорода в осевом направлении. Кольцевой коллектор для инжекции кислорода содержит множество расположенных по окружности труб, выполненных с

возможностью размещения с прохождением через кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, и множество расположенных по окружности форсунок, соединенных со множеством расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью совмещения с множеством расположенных по окружности отверстий. Расход кислорода через каждую из множества расположенных по окружности труб является переменным. Необязательно расход обогатительного газа через каждое из множества расположенных по окружности отверстий является переменным. Система инжекции кислорода дополнительно содержит канал для продувки инертным газом, соединенный с источником кислорода. Система инжекции кислорода дополнительно содержит кирпичную диафрагму, расположенную по окружности вокруг канала выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа. Необязательно система инжекции кислорода содержит еще один кольцевой дополнительно коллектор для инжекции обогатительного природного газа, расположенный вокруг канала ниже по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа и выполненный с возможностью подачи дополнительного обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа В поток восстановительного газа через дополнительное множество расположенных по окружности отверстий.

[0009] В другом иллюстративном варианте осуществления настоящее изобретение предусматривает способ инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, включающий: предоставление общего кольцевого коллектора для инжекции газа, выполненного с возможностью подключения к источнику кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненного с возможностью подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал, расположенный внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа в осевом направлении, через множество расположенных по окружности отверстий, чтобы формировать поток газа из кольцевого трубопровода горячего дутья; при этом общий кольцевой коллектор для инжекции газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного природ

газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий. Кольцевой коллектор для инжекции кислорода и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположены в осевом направлении. Необязательно кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположен внутри кольцевого коллектора для инжекции кислорода в осевом направлении. Кольцевой коллектор для инжекции кислорода содержит множество расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью размещения с прохождением через кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, и множество расположенных по окружности форсунок, соединенных со множеством расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью совмещения с множеством расположенных по окружности отверстий. Способ инжекции кислорода дополнительно включает изменение расхода кислорода через каждую из множества расположенных по окружности труб. Необязательно способ инжекции кислорода дополнительно включает изменение расхода обогатительного газа через каждое из множества расположенных по окружности отверстий. Способ инжекции кислорода дополнительно включает предоставление канала для продувки инертным газом, соединенного с источником кислорода. Способ инжекции кислорода дополнительно включает предоставление кирпичной диафрагмы, расположенной по окружности вокруг канала выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа. Необязательно способ инжекции кислорода дополнительно включает предоставление еще одного кольцевого коллектора для инжекции обогатительного природного газа, расположенного вокруг канала ниже по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа и выполненного с возможностью подачи дополнительного обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через дополнительное множество расположенных по окружности отверстий.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

[0010] Настоящее изобретение представлено и описано в данном документе со ссылкой на различные графические материалы, на которых подобные номера ссылок используют для обозначения подобных компонентов системы / этапов способа, как полагается, и на которых:

[0011] На фиг. 1 представлена принципиальная схема, на которой показаны традиционные система и способ инжекции О2 и ОПГ с использованием отдельных точек инжекции О2 и ОПГ;

[0012] На фиг. 2 представлена принципиальная схема, на которой показан один иллюстративный вариант осуществления системы и способа для О2 и ОПГ согласно настоящему изобретению, в которых используют общие соосные точки инжекции О2 и ОПГ; и

[0013] На фиг. 3 представлена принципиальная схема, на которой показан другой иллюстративный вариант осуществления системы и способа для О2 и ОПГ согласно настоящему изобретению, в которых используют общие соосные точки инжекции О2 и ОПГ, а также отдельную точку инжекции ОПГ.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[0014] Опять же, в различных иллюстративных вариантах осуществления настоящее изобретение улучшает гибкость расхода для трубы для инжекции О2 без применения водяного охлаждения. Количество точек инжекции О2 увеличивается, так что О2 и ОПГ можно распределять более равномерно в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает возможность безопасной инжекции О2 очень близко к точке инжекции ОПГ, так что частичное сжигание ОПГ улучшается и температура восстановительного газа, входящего в ШП, снижается по сравнению с конфигурацией с полным окислением.

[0015] Настоящее изобретение оптимизирует соотношение O2/OПГ в месте инжекции O2, чтобы максимально увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С. Это обеспечивают следующие признаки:

- (1) охлаждение труб для инжекции O2 с использованием обволакивающего ОПГ газа в конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/O2;
- (2) возможность сокращения расхода О2 или возможный нулевой поток О2, что для каждой трубы посредством (1) обеспечивает возможность увеличения числа точек инжекции, тем самым более равномерно распределяя О2 в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;

- (3) инжекционная труба меньшего диаметра для О2 располагается внутри отверстия большего диаметра для обволакивающего ОПГ газа, чтобы поддерживать гораздо более высокую скорость газа О2, чем скорость ОПГ, предотвращая слишком сильное охлаждение ОПГ газом в зоне сжигания О2 и стабилизируя сжигание О2 даже при конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/О2;
- (4) кирпичная диафрагма, расположенная выше по потоку, предотвращает слишком сильное возбуждение потоков вокруг мест инжекции О2/ОПГ конфигурация с соосной инжекцией ОПГ/О2 в сочетании с кирпичной диафрагмой, расположенной выше по потоку, значительно улучшает частичное сжигание ОПГ, генерируя восстановительный газ, при этом сводя к минимуму повышение температуры восстановительного газа; и
- (5) при описанном выше, вокруг точек инжекции О2 может возникать отложение С, если количество тяжелых фракций в ОПГ является большим или если соотношение потоков ОПГ/О2 является высоким разделение инжекции ОПГ на два места (одно вокруг места инжекции О2, а другое ниже по потоку) оптимизирует соотношение О2/ОПГ в месте инжекции О2, чтобы максимального увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С.
- [0016] Ссылаясь теперь конкретно на фиг. 2, в одном иллюстративном варианте осуществления общая система 100 инжекции О2 и ОПГ настоящего изобретения использует соосную инжекцию О2 14 и ОПГ 12 в одном и том же месте по всему общему кольцевому инжекционному коллектору 24, расположенному вокруг канала 16 для восстановительного газа, формируя при этом газ 18 из кольцевого трубопровода горячего дутья, который подается на ШП. Общий кольцевой инжекционный коллектор 24 содержит внешний кольцевой коллектор 26 для инжекции О2 и внутренний кольцевой коллектор 28 для инжекции ОПГ, которые совместно используют множество общих кольцевых отверстий 30 для инжекции газа. В данном примерном варианте осуществления каждая из труб 32 для инжекции О2 располагается вдоль радиуса общего кольцевого инжекционного коллектора 24 через внутренний кольцевой коллектор 28 для инжекции ОПГ, и совмещена с одним из отверстий 30 для инжекции ОПГ, расположенных по окружности, и проходит через него. Канал для продувки 20 инертным газом соединен с О2 14 как ранее.

[0017] Таким образом, труба 32 для О2 охлаждается обволакивающим ОПГ газом, выходящим из отверстий 30, расположенных по окружности коллектора 28 ОПГ, установленного на газоводе 16 для газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Это обеспечивает большую гибкость и возможность сокращения (включая нулевой поток) расхода О2 для каждой трубы 32 для инжекции О2.

[0018] Гибкость данного потока О2 обеспечивает возможность увеличения числа расположенных по окружности точек инжекции О2 и ОПГ и распределяет О2 и ОПГ более равномерно в потоке 18 газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Кроме того, это обеспечивает гибкость, необходимую для остановки потока О2 на некоторые из труб 32 для инжекции О2 без извлечения их из системы 100.

[0019] Применяя трубы 32 для инжекции О2 меньшего диаметра внутри отверстия 30 для обволакивающего ОПГ газа большего диаметра для поддержания более высокой скорости газа для О2 по сравнению с ОПГ, можно добиться устойчивого сжигания О2 без оказания влияния со стороны охлаждающего воздействия ОПГ. Это обеспечивает возможность безопасной инжекции О2 рядом с точкой инжекции ОПГ в газоводе 16 для восстановительного газа.

[0020] Обволакивающий ОПГ газ, выходящий из отверстия 30 для обволакивающего газа, защищает стенку газовода с огнеупорной футеровкой вокруг труб 32 для О2 от теплоты излучения пламени О2, несмотря даже на то, что выступ труб 32 для О2 из огнеупорной стенки является минимальным. Такой минимальный выступ тем самым продлевает срок службы труб 32 для инжекции О2.

[0021] Кирпичная диафрагма 34 или нечто подобное располагается выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора 24 и не допускает турбулентного потока вокруг места инжекции О2/ОТГ. Такая конфигурация соосной инжекции О2/ОТГ в сочетании с кирпичной диафрагмой 34, расположенной выше по потоку, значительно повышает частичное сжигание ОТГ 12.

[0022] Ссылаясь теперь конкретно на фиг. 3, в другом иллюстративном варианте осуществления общая система 100 инжекции О2 и ОПГ настоящего изобретения снова использует соосную инжекцию О2 14 и ОПГ 12 в одном и том же месте по всему общему кольцевому инжекционному коллектору 24, расположенному вокруг канала 16 для восстановительного газа, формируя при этом газ 18 из кольцевого трубопровода

горячего дутья, который подается на ШП. Общий кольцевой инжекционный коллектор 24 содержит внешний кольцевой коллектор 26 для инжекции О2 и внутренний кольцевой коллектор 28 для инжекции ОПГ, которые совместно используют множество общих кольцевых отверстий 30 для инжекции газа. В данном примерном варианте осуществления каждая из труб 14 для инжекции О2 располагается вдоль радиуса общего кольцевого инжекционного коллектора 24 через внутренний кольцевой коллектор 26 для инжекции ОПГ, при этом форсунка 32 для О2 совмещена с одним из отверстий 30 для инжекции ОПГ, расположенных по окружности, и проходит через него. Канал для продувки 20 инертным газом соединен с О2 14 как ранее.

[0023] Таким образом, труба 14 для О2 охлаждается обволакивающим ОПГ газом 12, выходящим из отверстий 30, расположенных по окружности коллектора 28 ОПГ, установленного на газоводе 16 для газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Это обеспечивает большую гибкость и возможность сокращения (включая нулевой поток) расхода О2 для каждой трубы 14 для инжекции О2.

[0024] Гибкость данного потока 14 О2 обеспечивает возможность увеличения числа расположенных по окружности точек инжекции О2 и ОПГ и распределяет О2 и ОПГ более равномерно в потоке 18 газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Кроме того, это обеспечивает гибкость, необходимую для остановки потока 14 О2 на некоторые из труб 14 для инжекции О2 без извлечения их из системы 100.

[0025] Применяя трубы 14 для инжекции О2 меньшего диаметра внутри отверстия 30 для обволакивающего ОПГ газа большего диаметра для поддержания более высокой скорости газа для О2 по сравнению с ОПГ, можно добиться устойчивого сжигания О2 без оказания влияния со стороны охлаждающего воздействия ОПГ. Это обеспечивает возможность безопасной инжекции О2 рядом с точкой инжекции ОПГ в газоводе 16 для восстановительного газа.

[0026] Обволакивающий ОПГ газ 12 защищает стенку газовода с огнеупорной футеровкой вокруг форсунки 32 для О2 от теплоты излучения пламени О2, несмотря даже на то, что выступ трубы 14 для О2 из огнеупорной стенки является минимальным. Такой минимальный выступ тем самым продлевает срок службы трубы 14 для инжекции О2.

[0027] Опять же, кирпичная диафрагма 34 или нечто подобное располагается выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора 24 и не допускает турбулентного потока вокруг места инжекции О2/ОТГ. Такая конфигурация соосной инжекции О2/ОТГ в сочетании с кирпичной диафрагмой 34, расположенной выше по потоку, значительно повышает частичное сжигание ОТГ 12.

[0028] Здесь отдельный расположенный ниже по потоку кольцевой коллектор 36 для инжекции ОПГ также соединен с каналом 12 подачи ОПГ и используется для инжекции ОПГ в поток 18 газа из кольцевого трубопровода горячего дутья в газоводе 16 через множество отдельных отверстий 38 для инжекции ОПГ, расположенных по окружности. В первом варианте осуществления, при конфигурации с соосной инжекцией О2/ОПГ, отложение С может возникать вокруг точек инжекции О2, если количество тяжелых фракций в ОПГ является высоким или если высоким является соотношение потоков ОПГ/О2. Разделение инжекции ОПГ на два места (одно вокруг места инжекции О2, а другое в месте ниже по потоку) обеспечивает возможность оптимизации соотношения О2/ОПГ в месте инжекции О2, чтобы максимально увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С. Оптимальным соотношением является О2/ОПГ = 0,5 ~ 1,2 или предпочтительно 0,7 ~ 1,0 в молярном / объемном исчислении.

[0029] Таким образом, опять же, настоящее изобретение повышает гибкость расхода для трубы для инжекции О2 без применения водяного охлаждения. Количество точек инжекции О2 увеличивается, так что О2 и ОПГ можно распределять более равномерно в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья. Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает возможность безопасной инжекции О2 очень близко к точке инжекции ОПГ, так что частичное сжигание ОПГ улучшается и температура восстановительного газа, входящего в ШП, снижается по сравнению с конфигурацией с полным окислением.

[0030] Настоящее изобретение оптимизирует соотношение O2/OПГ в месте инжекции O2, чтобы максимально увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С. Это обеспечивают следующие признаки:

(1) охлаждение труб для инжекции O2 с использованием обволакивающего ОПГ газа в конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/O2;

- (2) возможность сокращения расхода О2 или возможный нулевой поток О2, что для каждой трубы посредством (1) обеспечивает возможность увеличения числа точек инжекции, тем самым более равномерно распределяя О2 в потоке газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;
- (3) инжекционная труба меньшего диаметра для O2 располагается внутри отверстия большего диаметра для обволакивающего ОПГ газа, чтобы поддерживать гораздо более высокую скорость газа O2, чем скорость ОПГ, предотвращая слишком сильное охлаждение ОПГ газом в зоне сжигания O2 и стабилизируя сжигание O2 даже при конфигурации с соосной инжекцией ОПГ/O2;
- (4) кирпичная диафрагма, расположенная выше по потоку, предотвращает слишком сильное возбуждение потоков вокруг мест инжекции О2/ОПГ конфигурация с соосной инжекцией ОПГ/О2 в сочетании с кирпичной диафрагмой, расположенной выше по потоку, значительно улучшает частичное сжигание ОПГ, генерируя восстановительный газ, при этом сводя к минимуму повышение температуры восстановительного газа; и
- (5) при описанном выше, вокруг точек инжекции О2 может возникать отложение С, если количество тяжелых фракций в ОПГ является большим или если соотношение потоков ОПГ/О2 является высоким разделение инжекции ОПГ на два места (одно вокруг места инжекции О2, а другое ниже по потоку) оптимизирует соотношение О2/ОПГ в месте инжекции О2, чтобы максимального увеличить частичное сжигание и свести к минимуму отложение С.

[0031] Хотя настоящее изобретение проиллюстрировано и описано в данном документе со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления и его конкретные примеры, специалистам в данной области будет очевидно, что другие варианты осуществления и примеры могут выполнять похожие функции и/или достигать подобных результатов. Все такие эквивалентные варианты осуществления и примеры находятся в пределах сущности и объема настоящего изобретения, и тем самым предполагаются, и при этом подразумевается, что они охватываются следующими неограничительнымыи пунктами формулы изобретения для всех целей.

WO 2019/190960 PCT/US2019/023832

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Система инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, содержащая:

общий кольцевой коллектор для инжекции газа, выполненный с возможностью подключения к источнику кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал, расположенный в осевом направлении внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа, через множество расположенных по окружности отверстий для формирования потока газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;

при этом общий кольцевой коллектор для инжекции газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий.

- 2. Система инжекции кислорода по п. 1, отличающаяся тем, что кольцевой коллектор для инжекции кислорода и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположены в осевом направлении.
- 3. Система инжекции кислорода по п. 2, отличающаяся тем, что кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположен внутри кольцевого коллектора для инжекции кислорода в осевом направлении.
- 4. Система инжекции кислорода по п. 3, отличающаяся тем, что кольцевой коллектор для инжекции кислорода содержит множество расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью размещения с прохождением через кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, и множество расположенных по окружности форсунок, соединенных со множеством расположенных

по окружности труб, выполненных с возможностью совмещения с множеством расположенных по окружности отверстий.

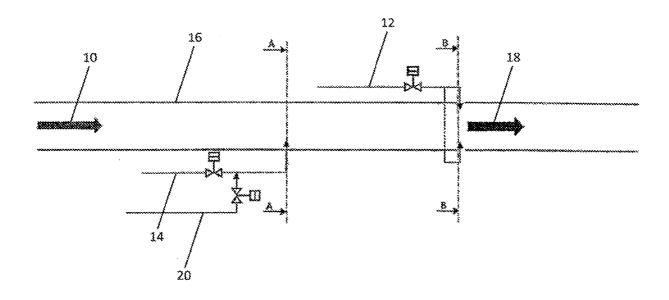
- 5. Система инжекции кислорода по п. 4, отличающаяся тем, что расход кислорода через каждую из множества расположенных по окружности труб является переменным.
- 6. Система инжекции кислорода по п. 4, отличающаяся тем, что расход обогатительного газа через каждое из множества расположенных по окружности отверстий является переменным.
- 7. Система инжекции кислорода по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит канал для продувки инертным газом, соединенный с источником кислорода.
- 8. Система инжекции кислорода по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит кирпичную диафрагму, расположенную по окружности вокруг канала выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа.
- 9. Система инжекции кислорода по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит еще один кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, расположенный вокруг канала ниже по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа и выполненный с возможностью подачи дополнительного обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через дополнительное множество расположенных по окружности отверстий.
- 10. Способ инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, включающий:

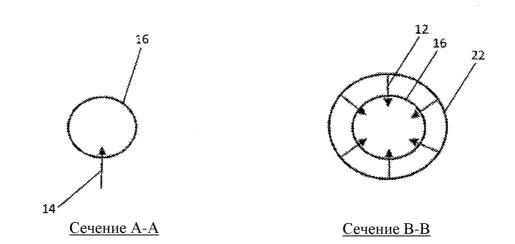
предоставление общего кольцевого коллектора для инжекции газа, выполненного с возможностью подключения к источнику кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненного с возможностью подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал, расположенный в осевом направлении внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа, через множество расположенных по окружности отверстий для формирования потока газа из кольцевого трубопровода горячего дутья;

при этом общий кольцевой коллектор для инжекции газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество расположенных по окружности отверстий.

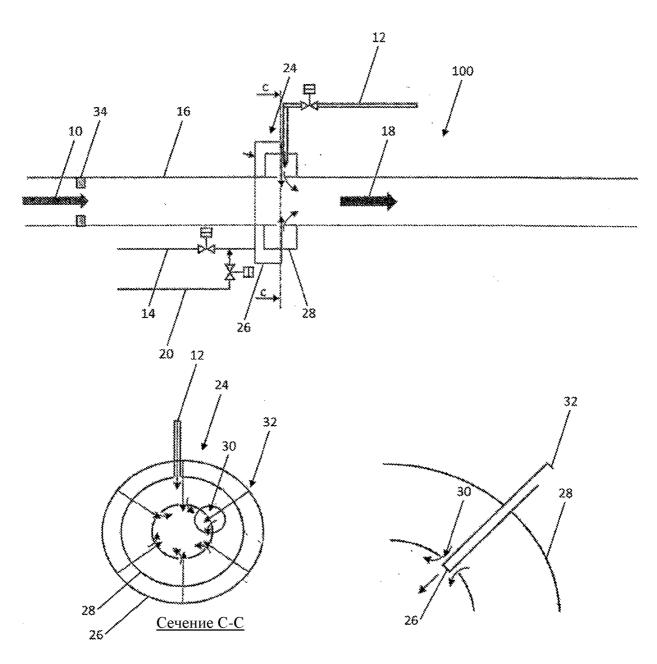
- 11. Способ инжекции кислорода по п. 10, отличающийся тем, что кольцевой коллектор для инжекции кислорода и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположены в осевом направлении.
- 12. Способ инжекции кислорода по п. 11, отличающийся тем, что кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа расположен внутри кольцевого коллектора для инжекции кислорода в осевом направлении.
- 13. Способ инжекции кислорода по п. 12, отличающийся тем, что кольцевой коллектор для инжекции кислорода содержит множество расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью размещения с прохождением через кольцевой коллектор для инжекции обогатительного природного газа, и множество расположенных по окружности форсунок, соединенных со множеством расположенных по окружности труб, выполненных с возможностью совмещения с множеством расположенных по окружности отверстий.
- 14. Способ инжекции кислорода по п. 13, отличающийся тем, что дополнительно включает изменение расхода кислорода через каждую из множества расположенных по окружности труб.
- 15. Способ инжекции кислорода по п. 13, отличающийся тем, что дополнительно включает изменение расхода обогатительного газа через каждое из множества расположенных по окружности отверстий.
- 16. Способ инжекции кислорода по п. 13, отличающийся тем, что отношение потока кислорода к обогатительному природному газу составляет 0,5 к 1,2 в молярном / объемном исчислении.

- 17. Способ инжекции кислорода по п. 10, отличающийся тем, что дополнительно включает предоставление канала для продувки инертным газом, соединенного с источником кислорода.
- 18. Способ инжекции кислорода по п. 10, отличающийся тем, что дополнительно включает предоставление кирпичной диафрагмы, расположенной по окружности вокруг канала выше по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа.
- 19. Способ инжекции кислорода по п. 10, отличающийся тем, что дополнительно включает предоставление еще одного кольцевого коллектора для инжекции обогатительного природного газа, расположенного вокруг канала ниже по потоку относительно общего кольцевого коллектора для инжекции газа и выполненного с возможностью подачи дополнительного обогатительного природного газа из источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через дополнительное множество расположенных по окружности отверстий.

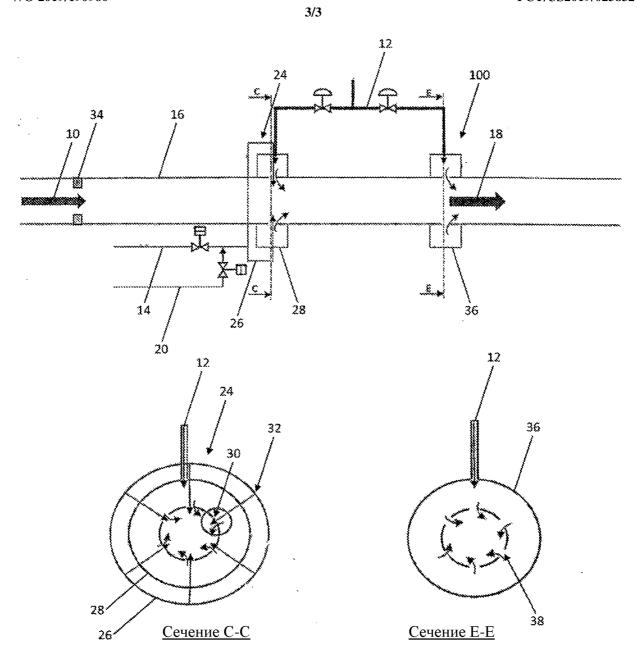




Фиг. 1 (известный уровень техники)



Фиг. 2



Фиг. 3